

公 募 公 告

平成30年7月12日

公益財団法人高輝度光科学研究センター
理事長 土肥 義治（公印省略）

下記の件について、随意契約を予定していますが、参加意思確認のため公募に付します。

記

1. 公募に付する事項

- (1) 件名 EXAFS用パルスチューブ冷凍機メンテナンス
- (2) 内容 別紙仕様書のとおり。
- (3) 納入期限 平成30年9月28日

2. 応募者に必要な資格

- (1) 国又は地方公共団体(都道府県)・国立研究開発法人等公法人の競争参加資格等を有すること。
- (2) 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者、又は当財団から取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。

3. 応募要件

- (1) 財団が所有するEXAFS用パルスチューブ冷凍機について設計・構造等に精通していること。
- (2) 本装置の検査後に本来の機能について確認・調整ができること。
- (3) 本装置全体の保守を行うことが可能な体制を有し、本装置の保証を提供できること。

4. 仕様書の閲覧

内容の詳細を確認するために、応募要領・仕様書を入手することができます。
希望者は下記契約担当へ連絡後、パスワードにより以下からダウンロードして下さい。

http://www.iasri.jp/content/files/spec_files/0110-1.pdf

5. 応募書類の提出期限及び提出先

提出期限 平成30年7月27日 午後3時まで
提出先 公益財団法人高輝度光科学研究センター
 研究支援部 財務課 担当： 佐藤 義之 TEL:0791-58-0969

6. その他

- (1) 応募がなかった場合には、契約予定者と随意契約を行う。
- (2) 応募があった場合で、かつ確認の結果 合格者があった場合には、契約予定者と合格者との競争手続きに移行する。